# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-163528

(43) Date of publication of application: 09.06.1992

(51)Int.CI.

G02F 1/136

G02F 1/1333

(21)Application number: 02-292719

(71)Applicant:

**SHARP CORP** 

(22)Date of filing:

29.10.1990

(72)Inventor:

NISHIMURA KENICHI

TANAKA HIROHISA HISHIDA TADANORI

# (54) ACTIVE MATRIX DISPLAY

## (57) Abstract:

PURPOSE: To keep off any possible separation at the time of patterning for a transparent electrode by forming a transparent insulating film into a multilayer film where an organic insulating film and an inorganic insulating film are laminated in order.

CONSTITUTION: A layer insulating film is formed into a two-layer structure consisting of an organic insulating film 10 and an inorganic insulating film 110 interposing between this organic insulating film 10 and a picture element electrode 11. This inorganic insulating film 110 is formed so as to cover the whole upper part of the organic insulating film 10, and there is provided a contact hole for connecting the picture element electrode 11 to a drain electrode 8 as well. In this case, this contact hole is made smaller than another contact hole formed in the insulating film 10. With this constitution, any possible separation at the time of patterning for the picture element electrode is thus preventable.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

69日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

#### 平4-163528 ◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

@lmt.Ci.5

識別記号

庁内整理委号

每公開 平成4年(1992)6月9日

G 02 F

1/138 1/1333

500

9018-2K 8806-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 6 頁)

の発明の名称

明

包発

アクテイプマトリクス表示装置

窗 平2-292719 创特

類 平2(1990)10月29日

@発明 署 西 村

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ株式会社 健

広 久

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

老 砂発 明 烫 ⊞ 毁

餌

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 人 穏 出砂

大阪府大阪市阿姆斯区長池町22番22号

弁理士 梅 田 外2名 個代 理 人

1. 発明の名称

アクティブマとリクス表示装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 絶段性證明基板、該基板上に設けられた薄膜 トランジスチアレイ、旅席裏トランジスチアレ イを覆うように形成された透明絶縁以及び談透 明絶縁頭に形成されたコンタクトホールを介し て献記簿譲トランゼスタアレイの各隣額トラン ジスタのドレイン電極と電気的に接続している 絵楽電価を有するアクティブマトリクス表示装 世におって、前路透明絶縁展が有根系絶縁護。 **紙機果絶縁膜の順に被磨された多層膜であると** とを特徴とするアクティブマトリクス表示技能。
  - 2. 前記有機系絶縁展がポリイミド樹醇膜を元以 アクリル樹脂膜であることを特徴とする特許疏 水の範囲第1項記載のアクティブマトリクス級 示装置。
  - 3. 前記無磁系絶縁膜が酸化シリコン膜また収録 化シリコン裏でもるととを特象とする特許請求

の範囲第1項記載のナクティブマとリクス表示

3. 発明の詳細を説明

<崔策上の利用分野>

本発明は、アクティブマトリクス表示装置の構 沿に関するものであり、特に高措施液品製示装置 **に用いる薄膜トランジスタ(以下TFTと略弥す** る。)アクティブマトリクス表示装置の構造に関 するものである。

<従来の技術>

アリティブマトリクス及衆設置、特に欲晶を周 いるアクティブマトリクス設永安登は鉄ポコント ラストが高く、表示容量に制約が少なの等の利点 があるため研究開発が盛んだ行なわれており、実 用化も進みつつある。ところがアクティブマトリ クス表示独康に用いるアクティブマトリクス基校 は製造工程が複雑で歩留りが低いためだ、コスト が高いという欠点がある。

典型的なアクティブマトリクス基板について、 その主要を部分の平面図を第8図に、その部分の

特阁平 4-163528(2)

新面図を第4回に示す。とのアクティブマトリクス 高板は、透明絶縁性基板 1 と、この透明絶縁性 減板 1 上にマトリクス 伏に配列された絵系電便 1 1 と、ゲートパス配線 3 と、ソースパス配線 7 と、これら粒素電医 1 1、ゲートパス配線 8 及び ソースパス配線 7 に接続されているスイッチング 乗子である下下下を有する。

揺るとは反対側の部分にかいてソースパス配線で

既が高特征にすればする程格近することが要因と

考えられる。

そとで、このソースバス配換でと検系電径11 との間のショートを防止するためには、当該配線でと経済電極11とを動をる層上で形成する構造が扱業される。

とのような構造のアクティブマトリクス藝板は、

に接続している。このソースパス配験ではソース 電価もの上記部分と同様化ゲート転録膜↓上に形 成されている。そして、前記絵業電磁!! は大部 分が絶縁膜↓上に形成される一方で一部分が前記 ドレイン電価8上に重量して形成されている。な お、前記ゲート電価2はゲートバス配験(図示せ ず)に接続されている。

とのようにして形成されている丁丁丁上代は保護機(図示せず)が形成され、更代とのようにして形成された透明絶縁性基板1上の金質には配内限(図示せず)が形成され、この基板を配向膜、透明電便等が形成されている透明絶線性基板(図示せず)との間に液晶質を針入することによりアクティブマトリクス液晶製示複数が形成される。

ととろが、前記のように形成されたアクティブマトリクス数板には不良の発生することがある。 との不良の原因に一つにソースパス配線でと絵楽 電気1!との間のショートがある。とれば、ソースパス配線でと絵楽電板に!とは同じゲート組織 原系上に形成されているばかりでなく、相互の間

ソースパス配鉄?と絵楽電振し1はそれらの間に 層配絶縁鎖 1 0 が存在する立体的構造をなしてい ることから、平面に投影した場合の観楽をなくす ることが可能となる。との構造のアクティブマト リクス基故の平面圏を第6図に示してかり、との 図から明らかなようにソースパス配練?と絵楽電 極!)が重たっている。なか、重なっている部分 は第6回に斜線で示す。文、ゲートバス配線3と 絵裳電磁が重なっている部分も斜線で示す。従っ て絵楽電磁11の面積を大きくするととができる。 絵葉電磁11の面積が大きいと、表示室電化用い 大場合の開口来が大きくなり表示品位が高まると いり利点もある。更に、この層間絶縁襲しりをポ リイミド樹脂などの樹脂を飽布することにより形 皮すると、アクティブマトリクス基板装頭の段態 を平退化することができ、設島表示設観に用いた 場合に問題となる叙差による液島の配向不良を低 放することもできる。

とのようなアクティブマトリクス基板は、以下のようにして製造される。まず、ガフス等の透明

特開平4-163528(8)

格棒性の益板1の上にTa·C:等から成るゲート電信2を形成する。次化、S1Nx・SiOx 等から成るゲート絶縁襲4・非品質レリコン(以下a-Siと略す。)、多結晶シリコン。CdSe等から成る半導体層5を襲層する。更に、Ti・Mo・A!等から成るソース電極6及びドレインを取るために半導体層5とソース電振6及びドレイン電電8の調にリンをドープしたa-Siと称をする。う見3が設好らからによりない。ポリイミド機能・プタリル機能等をからら成るを表電電子の、ポリイミド機能・プタリル機能等をからら成るを表電電により、ITO等の透明電電線から成るを表電電によりまする。

#### <弱明が解決しようとする課題>

前犯量関組制度となる有機系施繰順上代直接检察電信となる透明電極與例えば金属酸化物例えば LTO(Indiamtin oxide )の既をパター ニングすると、有磁系能線膜とITOの膜の密着 性が悪いため、ITOのはかれがかこる。このよう
なながれが発生するとアタティブマトリクス基

に形成されたコンタクトホールより前記無機系統 凝腹に形成されたコンタクトホールの方を小さく することができる。そして、前記有機系統移業を ポリイミド樹語原またはアクリル機能原とし、又 前記無機系統縁膜を験化シリコン鏡または優化シ リコン饃とすることにより、上記目的が良好に番 吹される。

# <作 用>

本発明によれば、有被系絶縁度と終業電應度である透視電極限との間に無概系絶縁度が介在してかり、終業電優膜は無機系絶縁度上に配置されるために密着性が高まり、はがれが防止できる。ことで、無機系絶縁度を験化シリコン鏡または金化シリコン膜とすることにより齢素電極度との密着性が良好であり望ましい。又、有機系絶縁度をポリイミド樹脂またはアクリル側距により形成することが望ましい。

#### く矢施例>

本売明のアクティブマトリクス表示設置作用い るアクティブマトリクス基板の一実施例の断節図 板の赤田りを低下させ、コスト商を招き、このア クティブマトリクス森板を用いている表示装置の すのがを扱う。 「安房子女人」

そとで、本発明はアクティスマトリクス表示を 世に用いるアクティブマトリクス若板にあって、 絵楽電画である透明電便のパターニング時のはが れが防止しうるアクティブマトリクス芸板の提供 を目的とする。

#### く課題を解決するための手段≥

本発明のアクティブマトリクス表示変型によれた、地級性透明拡張、数数板上に設けられた薄膜トランジスタアレイ、数薄膜トランジスタアレイを要うよう代形のされた透明絶縁膜及び設透明能線に形成されたコンタクトホールを介して動記解験トランジスタアレイの各声調トランジスタアレイの各声調トランジスタアレイの各声調トランジスタアレイの各声調トランジスタで下で、可能で表示変異なる。大力の大力を表示を異なるととによって上記を図れるのが強成される。大力、ここで前記有機系絶縁脈

を第1回に示す。終1回において、既5回と同等 部分は同一符号化で示している。第1回において 層間絶縁度が有磁系絶縁度10と、その有機系統 縁度10と絵楽電極11との間に介在する無機系 絶縁度110との2層構造となっている。

特閒平 4-163528 (4)

り小さくされている。をお、無極系統模物 1 1 0 は、との実施例では有機系絶模膜 1 0 の全面を優 りように形成されている例を説明したが、絵楽電 値 1 1 のはがれ助止の目的からは絵楽電振 1 ! に 対応する節分乃至それより一まわり大きく形成す ることもできる。

## <発钥の効果>

本発明のアクティブマトリクス表示設置に用いるアクティブマトリクス基板によれば、絵楽電優がパターニング時の制がれが防止できる。この結果、アクティブマトリクス器板の歩銅さりが向上し、アクティブマトリクス器伝統置の疾用性を荷

するソースパス配線でも形成される。ポリイミド 他間を1 Am独布し、パターニングし、有機系施 縁候10を形成する。次化、スパッタリング法に より、1000名のS101膜を形成し、コンダクトホールの径がポリイミド 歯配パターニングし、無機条絶縁 疑110を形成する。 (第2回の)) 最後に、スパックリング法により、1060名のITO膜を形成し、絵葉電面11を形成する(第2回の))。

前記映施例のアクティブマトリクス基板においては、層間絶縁層が有機系絶線膜10であるがリイミド街箱膜10の上に形成された、無振系能線膜10であるSiOェ膜1!0の上に、更に絵類電温11である1TO11が形成されているため、1TOはSiOェ膜との密着性が良くはがれが防止される。そして、このアクティブマトリクス基板上に液晶の胞内膜として更ティブマトリクス基板上に液晶の胞内膜として更

めることができる効果がある。

#### 4. 図節の類単な説明

第Ⅰ図は本発明のアクティブマトリクス表示接 置に用いるアクティブマトリクス 話板ΦI 実館 例を示す断題図を示し、

第2図も)。も」。(c)は本発明の節記(天施例の製造工機を示す断面図を示し、

第3図は従来構造のアクティブマトリクス基板 の表容平面図を示し、

第(図は従来構造のアクティブマトリクス基板 の財面固を示し、

第5因は使来構造を改良したアクティブマドリ クス基板の断面圏を示し、

舞ら図は敬及されたアクティブマトリクス基数 の要器平面図を示す。

|:透明終禄世荔坂 2:ゲート電響

8:ゲートパステイン 4:ゲート絶縁膜

5:a-5:葉 6:ソース電極

7:ソースパステイン 8:ドレイン電磁

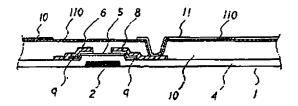
9:n - - Si膜 10:有機系層關略線膜) (有機系結線膜)

特關平4-163528(5)

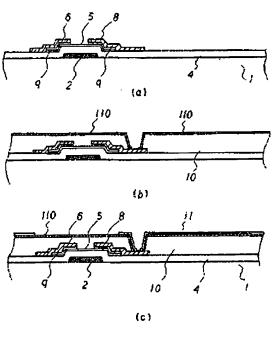
11:絵葉電磁 12!コンタクドホール

110:無機系絕條膜

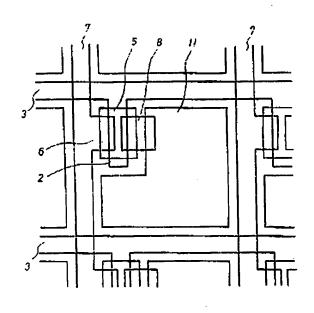
**代理人 兵理士 梅 田 勝〔他2名**】



8 / B

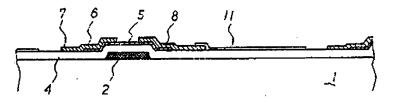


雪 2 西

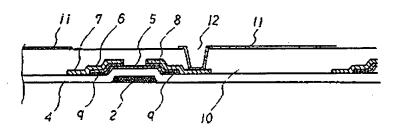


部3 📾

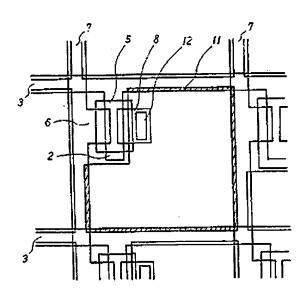
# 特開平 4-163528(6)



88 4 🔯



\$ 5 ⊠ ·



# 6 B

特闘平4-163528

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成11年(1999)2月12日

【公開香号】特開平4-163528 【公開日】平成4年(1992)6月9日 【年通号数】公開特許公報4一1636 【出願香号】特願平2-292719 【国際特許分類第6版】

G02F 1/136 500 1/1333 505

[FI]

G02F 1/136 500 1/1333 505

#### 正客



物件疗处官

1. 事件の表示

PG85 630 \$2927199

1. 鬼明 0 名 8

アクティブマトリクス表示失政

\$. NE & \* 6 \$

有数をの関係 **血 似 头** 

也 前 母545 大概市民总数医院执行22会22年 6 #

(304) シャープ外式会社 化双板 让

母 6 4 5 大阪市河波野区長海南 2 2 前 2 2 号 シャープ株式会社内

445 41(043)299-8406 mastetes:- 10401638

5、福延春春の日日

9 4 地正对政奋剧名

(1) (18)

7. 他态对象项目右

(1) 我在前来の協圖、環境の許良な教得



### 8. 初正の内容

(1) 場割者の特許数字の製造の機を別数の扱り数正する。

(2)資質の第8天51 Q行目内直軸1 Q行目の信息を「本祭祭のアクティブ マンラクス変が設備によれば、船線巡走家、位置原上に扱けられた時間トラン ジステアレイ、放び材トランジスタアレイを扱うように形成された指揮状況び 某任何級に扱攻されたロンタクト<del>ニールも力</del>して部位発収トテンジスタアレイ の名書級トランジスタのドレイン開始と個気的に授貸している絵画電話を有す るテクティブマトリナス表示機関にあって、創記地級国が有極效過程模を放在 権法を保存も表示で診察された実践兄弟特別との意思がであることによって上 見到」と打たする。

(8) 阿鲁中斯多方尔多行用万连将10份合印配管を「本路明によれば、有益 系統領棋と特殊政権をとの間に記憶系の原来が介立して」と呼至する。

9. 23(1#50cB45

(1) 包括亚络坎丘安 9703282

병호

特闘平4-163528

#### 1 名名為文本種語

1. 配触的消費、抗急収入に設すられた意限トランジスタアレイ、放送等トランジスタアレイを関うように形成された地等販及び起船資格に労働をおとおンタクトホールを介して作品関係トランジスタブレイの料用成ホランジスタのドレイン試験と環境的に鑑能している情景を頂き育するアクティブマトラクス気景鉄進にあって、

料拠的登録が存後共産等様<u>と語文的支配保証を費って買収された金銭を収</u> <u>都との</u>多期間であることを参加とする「ファイファトリクス国示教徒。 2. 施工付帳所和保収がキサイミト記述はまたはアリリル報に設けなることを 分数とする役割別次の相思率1 認定娘のアッティブマトリタス会会議論。 3. 初記代域所始縁後の対比シイコン関または個化シタコン製でもることを参 徴とする特別対象の知识別3項記憶のフッティブマトリッスな今番後。